

国際規格の動向-国際会議に出席して-

ISO / TC61 (プラスチック) 中国・成都国際会議

開催日:2019年9月23日~27日

場所: InterContinental Chengdu Global Center,
Chengdu, China

当社に係る審議について報告する。

(1)SC6(耐候性)/WG2(光暴露)

参加国:ドイツ、イギリス、アメリカ、中国、韓国、タイ、日本
7ヶ国 22名

・ISO 4892-2(キセノンアーク試験)

RRT(水噴霧サイクル条件の検討)の審議がされた。

・CIE No85-AH(太陽光の分光放射照度)

当社須賀より改正中のCIE No85について、現状の説明が行われた。

・当社喜多が、着色プラスチックのLEDによる耐光について発表した。来年2020年、提案予定。

・日本よりUPE (ultra-weak photon emission measurement(ケルミ測定)の新規提案があった。

(2)SC6(耐候性)/WG3(諸暴露)

参加国:ドイツ、イギリス、アメリカ、中国、韓国、タイ、日本
7ヶ国 28名

・ISO/CD 19721(人工芝の耐候性試験)

各コメントに対して議論した。

(3)SC2(機械的性質)/WG2(硬さ及び表面特性)

参加国:ドイツ、イギリス、イタリア、チェコ、中国、韓国、日本
7ヶ国 22名

・ISO/DIS 20329(往復平面摩耗試験による摩耗抵抗性の求め方)

PLの当社片野が、投票コメントの議論とRRT進捗報告。2020年3月末までに提出される。技術的コメントがなければFDISに進む。

次回2020年の開催地は未定。

ISO / TC45 (ゴム及びゴム製品) ドイツ・ベルリン国際会議

開催日:2019年10月28日~11月1日

場所: DIN-German Institute for standardization
Conference center

当社に係る審議について報告する。

(1)SC4(製品(ホースを除く))/WG13(引布)

参加国:ドイツ、アメリカ、インド、マレーシア、日本5ヶ国 19名

・ISO/CD 6452(フォギング試験)日本改正提案 PL:須賀
Co-PL: 当社金原

ITPを準備中。ITP結果を含めたDIS作成は、2020年4月30日までに行う。

(2)SC2(試験及び分析)/WG3(物理試験)

参加国:ドイツ、イギリス、アメリカ、オランダ、フランス、スウェーデン、イタリア、チェコ、インド、マレーシア、中国、日本 12ヶ国 30名

・ISOWD 1431-4(高温オゾン試験)日本提案

NPはコメントなしの賛成、イギリスからISO1431-1に統合する案が出て承認された。CDに進む。

・ISO1431-1(静的オゾン試験及び動的オゾン試験)のITPの進捗報告があった。

・ISO 188(ギヤー老化試験)

ドイツから熱老化の新条件について、提案があった。

次回は、2020年10月にタイ・バンコクにて開催予定。



ISO/TC61/SC2/WG2 会議風景

IEC / TC104 (環境条件、分類及び試験方法) アメリカ・フロリダ国際会議

開催日:2019年11月11日~12日

場 所:Key Largo

参加国:ドイツ、アメリカ、スウェーデン、中国、日本 5ヶ国
9名

当社に関係するMT16の審議について報告する。

(1) IEC 60068-2-11 (塩水噴霧試験方法)日本改正提案

PL:須賀

CDのコメントについて議論した。噴霧液採取位置の変更を含めず、CDV案を年内に提出する。

(2) IEC 60068-2-52 (塩水噴霧(サイクル)試験方法)

再改正の必要性について審議された。



IEC/TC104/MT16 会議風景

次回は、2020年9月にスウェーデンにて開催予定。

< ISO 規格発行までの手順 >

| | | |
|-------|------|------------------------------------|
| 予備段階 | PWI | Preliminary Work Item (Project) |
| 提案段階 | NP | New Proposal for a work item |
| 作成段階 | WD | Working Draft |
| 委員会段階 | CD | Committee Draft |
| 照会段階 | DIS | Draft International Standard |
| 承認段階 | FDIS | Final Draft International Standard |
| 発行段階 | IS | International Standard |

ISO / TC42 (写真/画像の保存性) アメリカ・ワシントン国際会議

開催日:2019年11月18日~21日

場 所:National Archives

参加国:イギリス、アメリカ、スイス、ベルギー、日本 5ヶ国
14名

当社に関係するWG5の審議について報告する。

(1) ISO/FDIS 18937 ed 2 (イメージング材料-現像済み写真印画紙-屋内光の安定性の測定試験)

LEDのパートに関してLEDの様々な種類による試験結果のプレゼンがあり、適用するLEDについて審議された。

LEDのパートに関してLEDの様々な種類による試験結果のプレゼンがあり、適用するLEDについて審議された。



ISO/TC42/WG5 会議風景

次回は、2020年6月にドイツにて開催予定。

| | |
|-----|----------------------------|
| TR | : Technical Report |
| DTR | : Draft Technical Report |
| RRT | : Round Robin Test |
| SR | : Systematic Review |
| ITP | : internal test laboratory |

*校正部 部長

**日高・川越工場 開発部 プロジェクトD 課長